PAT-NO:

JP402244589A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02244589 A

TITLE:

MICROWAVE GENERATING DEVICE

PUBN-DATE:

September 28, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMADA, KATSUYOSHI

ARAI, TSUTOMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

MITSUBISHI ELECTRIC HOME APPLIANCE CO

N/A

LTD

APPL-NO:

JP01063832

APPL-DATE:

March 17, 1989

INT-CL (IPC): H05B006/70

US-CL-CURRENT: <u>219/746</u>

ABSTRACT:

PURPOSE: To omit a back plunger and to realize a compact size of the device by making the form of a waveguide in a specific form, providing a magnetron at a specific position of the rear side of the waveguide, and specifying the distance between the magnetron and the waveguide.

CONSTITUTION: Electric waves generated by a magnetron 5 are fed to a heating chamber 1 from feeding ports 3 and 3a through a waveguide 6a. The waveguide 6a

1/8/08, EAST Version: 2.1.0.14

is formed in almost an I-shape in the section, the magnetron 5 is provided at the rear side of the waveguide 6a, and the distances I<SB>1</SB> and I<SB>2</SB> from the center of the magnetron 5 to both ends of the waveguide 6a are made n<SB>1</SB>I and n<SB>2</SB>I respectively. In this case, I is the length of a back plunger necessary to generate a high-frequency wave, n<SB>1</SB>=2.5-3.5, and n<SB>2</SB>=6.0-7.5. The both ends of the waveguide 6a are made into back plungers respectively to generate the high-frequency waves. By such a constitution, the device can be made compact and the manufacturing cost is also reduced.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-244589

®Int. Cl. 5

• .

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月28日

H 05 B 6/70

E

8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 マイクロ波発生装置

> 顧 平1-63832 20特

29出 頤 平1(1989)3月17日

@発 明 者 埼玉県大里郡花園町大字小前田1728番地1 三菱電機ホー 山田

ム機器株式会社内

の発明 新 井 埼玉県大里郡花園町大字小前田1728番地1 三菱電機ホー 者 勉

ム機器株式会社内

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社 切出 顕 人

三菱電機ホーム機器株 埼玉県大里郡花園町大字小前田1728番地1

式会社

弁理士 佐々木 宗治 外2名 20代理人

1. 発明の名称

マイクロ波発生装置

2. 特許請求の範囲

の出 類 人

マグネトロンから発射されたマイクロ波を導放 衛により給電口に導びき、波給電口から加熱室内 にマイクロ放を給電する装置において、

上記導波管を断面ほぼ1字状に形成してその背 面にマグネトロンを取付けてなり、鎮マグネトロ ンの中心と導波質の一端との距離をnglonの機構 との距離をn,飠(但し、ℓは高周彼発生に必要 なパックプランジャの長さ)とし、かつni = 2.5 ~8.5 、n,=6.0 ~7.5 に設定したことを 特徴とするマイクロ波発生装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本苑明は、例えば電子レンジの如き高周波加熱 装置に係り、さらに詳しくは、マグネトロンと専 波管とからなるマイクロ放発生装置の改良に関す るものである。

[従来の技術]

第2図(a) は従来の電子レンジの一例を示す模 式図である。図において、(1) は加熱室、(2) は 加熱室(1)の下部に設けられ被加熱物を観賞する ターンテーブルである。(4) はマイクロ被発生装 置で、マグネトロン(5) 及び加熱室(1).の側壁の 外側に取付けられ、マグネトロン(5) から発射さ れたマイクロ波 (2450MHz) を側壁に設けた給地 口(3),(8a)から加熱室(1)内に導く導波管(6)と からなっている。

上記のように構成した電子レンジにおいては、 ターンテーブル(2) 上に被加熱物を載置し、ドア を閉じて低顔スイッチ(図示せず)を入れると、 ターンテーブル(2) が回転すると共に、マグネト ロン(5) からマイクロ波を発射する。このマイク 口波は導波数(8)を通り給電口(3)、(8a)から加熱 家(I) 内に給低され、被加熱物を加熱する。なお、 **第2図(b) のように、給電□(3) を加熱室(1) の** 天非に設け、マイクロ波発生装置(4) を加熱室 (1) の天非外壁に取付けたものも広く実用に供き

れている。

W ...

[発明が解決しようとする課題]

従来のマイクロ放発生装置(4) は、導被管(8) をほぼT字状に構成し、その脚部の機部より内側にマグネトロン(5) が取付けられている。即ち、切っとのではない。マグネトロン(5) ののないに、マグネトロン(5) ののではり、マグネトロン(5) ののではり、マグネトロン(5) ののではないに、マグネトロンクインのではないに、マグネトロンクインのではないとからではないとからであることでである。

しかしながら、従来のマイクロ波発生装置は導 波管がT字状に構成され、かつバックブランジャ (BP)を設けなければならないので、装置全体が 大形になり、このため、これを取付けた高周波加

[実施例]

本発明の発明者は、上述の課題を解決しマイクロ被発生装置を小形化すべく種々研究、試験を重ねた結果、従来、絶対に必要であるとされていたバックブランジャを省略し、断面ほぼ「字状の導波管に直接マグネトロンを取付けて、加熱に必要な量のマイクロ波を得ることに成功した。

第1図は本発明の実施例を示すもので、(a) は 地子レンジに水発明に係るマイクロ波発生装置を 取付けた例を示す模式図、(b) はその要部を拡大 した模式図である。なお、第2図の従来例と同一 又は相当部分には同じ符号を付し、説明を省略す る。図において、(6a)は断面ほぼ【字状の導放管 で、加熱室(1) の側壁に取付けられて給電口(3) 、 (3a)に関ロしており、長さ方向の中央部よりやや 一方の側に個してマグネトロン(5) が取付けられている。

実施例では導放管(6a)の一方の端部 (図では上端部) からマグネトロン(5) の中心までの距離 2 を56mm、マグネトロン(5) の中心から導放管

熱装置も大形になって小形化の要請に応えることができず、コストも高くついていた。又、母被管を天非に取付けたものにあってはオーブン料理を行なうためのヒーターを取付けることが困難であり、高周波加熱における加熱ムラも多かった。

本発明は、上記の課題を解決すべくなされたもので、小形で、安価、かつ加熱ムラの少いマイクロ波発生装置を得ることを目的としたものである。 [課題を解決するための手段]

本発明に係るマイクロ波発生装置は、断面ほぼ 1字状の導波管の背面にマグネトロンを取付け、 このマグネトロンの中心と導波管の一幅との距離 をn₁ 2 、他増との距離をn₂ 2 (但し、 2 はバックブランジャの長さ)とし、n₁ = 2.5 ~ 8.5 、n₂ = 6.0 ~ 7.5 に設定したものである。

[作用]

マグネトロンから発射されたマイクロ波は、雄 波管から給電口に導かれ、加熱室内に必要にして かつ充分な重のマイクロ波を給電し、被加熱物を 加熱する。

(8a)の他方の嫡郎までの距離 2 ₂ を 125 mm、 専放 質 (8a)の断面 観を 36 mm × 80 mm とした。

上記のようなマイクロ波発生装置(4a)を取付けた電子レンジの電源スイッチを投入すると、マグネトロン(5) から発生したマイクロ波は、導波管(8a)から給電口(3),(8a)に導かれ、加熱室(1) 内に被加熱物を調理するに必要かつ充分なマイクロ波が給電され、被加熱物を加熱する。

これは、導液管 (Ba)の両端部がおのおのバックプランジャーとなって、マイクロ波が発生したためと考えられる。したがって、マグネトロン (B)の中心から導液管 (Ba)の両端部までの距離 1 1. 2 2 は、第2関で説明したバックプランジャ (BP)の長さ2 と一定の関係があることは明らかである。 発明者はこの点に昔目して種々研究しば験を行った たち 果、 2 1 . 2 2 はバックプランジャ (BP)の長さ2 のそれぞれ n 1 倍、 n 2 倍に設定することにより 好結果が得られることが明らかになった。

第 2 図 (b) に示すマイクロ波発生装置のバック プランジャ 2 は 1 8 . 8 mm なので、本発明の実施例

特閒平2-244589(3)

(ℓ_1 = 55 mm 、 ℓ_2 = 125 mm) から、 n_1 , n_2 を求めれば次の通りである。

$$n_1 = \frac{\varrho_1}{\varrho} 2.95$$

$$g_2 = \frac{g_2}{g}$$
 8.72

この結果、計算によってg を求め、 $n_1=2.5$ ~ 3.5 、 $n_2 \sim 6.0 \sim 7.5$ として g_1 , g_2 を求めれば、必要にして十分なマイクロ波が得られることがわかった。ここで g_1 , g_2 は加熱室の形状、大きさ等で変化するもので試験によって最適寸法を設定する必要がある。

[范明の効果]

以上の説明から明らかなように、本発明は従来マイクロ波発生装置に設けられていたバックブランジャを省略し、断面ほぼ「字状の導波管に直接マグネトロンを取付けるようにしたので、マイクロ波発生装置を大幅に小形化することができ、ま

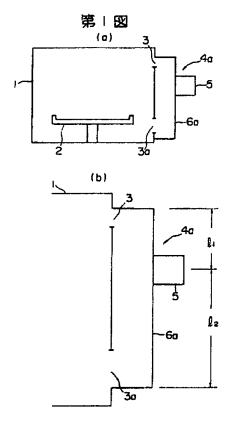
たコストを低減できる。この結果、これを取付ける 地子レンジ等の 高超数 加熱装置も小形化できる 等、実施による効果大である。

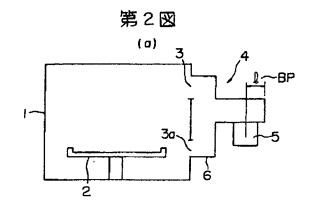
4. 図面の簡単な説明

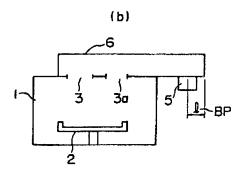
第1 図は本発明実施例の模式図で、それぞれ(a) は緩断面図、(b) はそのマイクロ波発生装置部分の拡大図である。第2図(a) は従来の高周波加熱装置の一例を示す緩断面図、(b) は導波管を天非に取付けた従来例である。

図において、(1) は加熱室、(8),(3g)は給電口、(4g)はマイクロ被発生装置、(5) はマグネトロン、(8g)は導致管である。なお、図中同一符号は同一、又は相当部分を示す。

代理人 弁型士 佐々木 泵 治







-521-